

10; 11; 12

(C) 1991

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ СПЕКТРОСКОПИИ  
УПРУГОГО ОТРАЖЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДИФРАКЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ С МОНОКРИСТАЛЛАМИ

В.В. Макаров, С.И. Игонин

Исследовалась ориентационная анизотропия упругого отражения (УО) электронов с энергией  $E_p \lesssim 20$  кэВ от монокристаллов  $Si$ . Регистрировались электроны, рассеянные на заданный угол ( $140^\circ$ ); разрешение энергоанализатора составляло  $\sim 0.5$  эВ, что позволяло раздельно измерять пики в энергетических спектрах, связанные с упругим рассеянием на атомах  $Si$  и  $C$ . Возможность таких измерений обусловлена зависимостью энергии отдачи  $E_R$ , получаемой атомом, от его массы [1, 2], вследствие чего соответствующие пики УО сдвинуты на разные расстояния  $\Delta E = E_R$  относительно  $E_p$  (рис. 1,  $E_R^{Si} = 1.1$  эВ,  $E_R^C = 2.6$  эВ при  $E_p = 16$  кэВ). Так как интенсивности  $I_{Si}$ ,  $I_C$  этих пиков пропорциональны плотности электронного волнового поля  $|\psi|^2$  на узлах решетки, усредненной по глубине порядка длины пробега  $\lambda$  относительно неупругого соударения (а также дифференциальным сечениям  $\sigma_{Si}$ ,  $\sigma_C$  рассеяния на угол  $140^\circ$ ), то измерения  $I_{Si}$ ,  $I_C$  при определенных ориентациях дают информацию о соотношении величин  $|\psi|^2$  на  $Si$ - и  $C$ -подрешетках кристалла.

Экспериментальные данные рис. 1, 2, а получены вблизи брэгговских углов дифракции электронов на системе плоскостей  $\{0001\}$ , образованной чередующимися слоями атомов  $Si$  и  $C$ . Как видно из этих рисунков, соотношение  $I_{Si}$  и  $I_C$  изменяется в несколько раз при изменении угла падения пучка  $\theta$  всего на  $\approx 2^\circ$ , что связано с изменением положения максимумов  $|\psi|^2$  относительно кремниевых и углеродных плоскостей; при этом ход зависимостей  $I(\theta)$  хорошо согласуется с результатами расчета в двухвольновом приближении динамической теории дифракции (рис. 2, б):

$$|\psi|_{Si}^2 \sim I_{Si} \sim 1 + \frac{W \pm af_B/f_A}{[1 + (f_B/f_A)^2]^{1/2}(1 + W)^2}, \quad (1)$$

$$|\psi|_C^2 \sim \frac{\sigma_{Si}}{\sigma_C} I_C \sim 1 + \frac{W \mp af_A/f_B}{[1 + (f_A/f_B)^2]^{1/2}(1 + W^2)}, \quad (2)$$

где  $a \approx \xi_g / \pi \lambda$ ,  $\xi_g$  – экстинкционная длина,  $W$  – параметр отклонения от условия Брэгга,  $f_A$ ,  $f_B$  – амплитуды упругого

Рис. 1. Нормированные на амплитуду пика кремния энергетические спектры упругого отражения электронов с  $E_p = 16$  кэВ от монокристалла  $SiC_p$  при различных углах падения  $\theta$  вблизи брэгговского угла дифракции на плоскостях  $\{0001\}$ .  $\theta$ , град: 1 - 0, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3.5, 5 - 6.

рассеяния электронов атомами кремния и углерода на брэгговский угол.

Обращает на себя внимание сильная асимметрия кривых относительно  $\theta = 0$ , связанная с нецентросимметричностью кристалла и определяемая порядком следования слоев  $Si$  и  $C$  (в зависимости от которого в приведенных формулах берутся верхние или нижние знаки); при повороте кристалла на  $180^\circ$  вокруг нормали к поверхности кривые зеркально отражаются относительно  $\theta = 0$ .

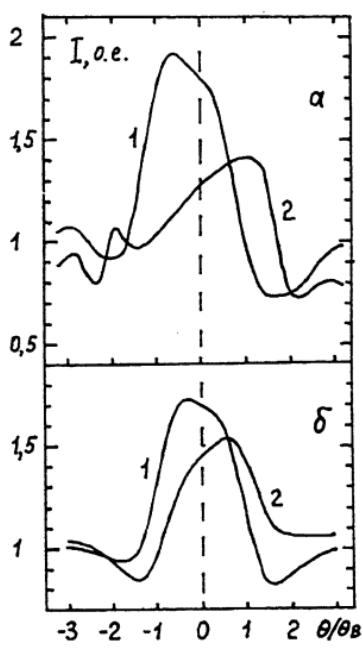
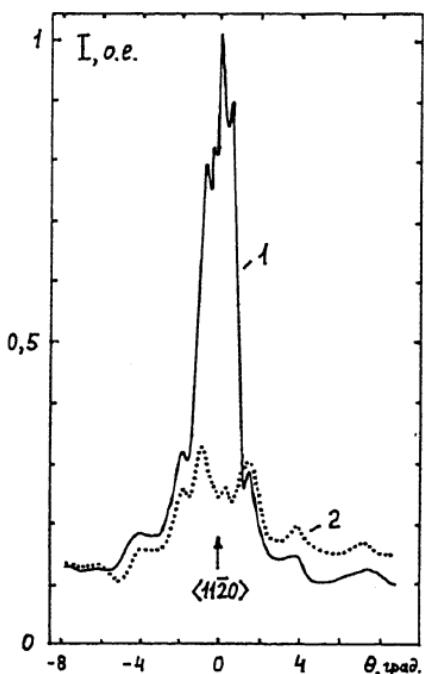
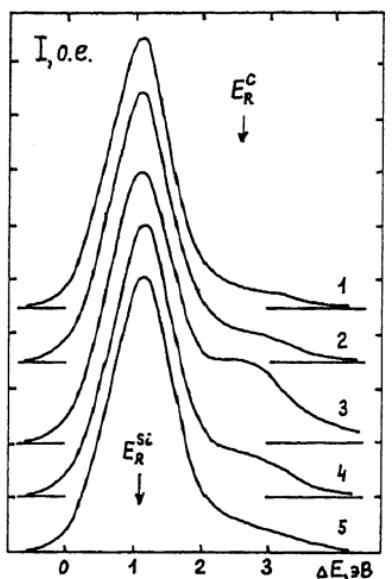


Рис. 2. Ориентационные зависимости интенсивности упругого отражения электронов от атомов кремния  $I_{Si}$  (1) и углерода  $k \cdot I_C$  (2),  $k = \beta_{Si}/\beta_C = 6$  [4],  $\theta_B = 1.08^\circ$  - угол Брэгга для плоскостей  $\{0001\}$  при  $E_p = 16$  кэВ. а - эксперимент, б - расчет.

Рис. 3. Ориентационные зависимости  $I_{Si}$  (1) и  $k \cdot I_C$  (2) вблизи кристаллографического направления  $\langle 11\bar{2}0 \rangle$ .



Следует отметить, что асимметрия ориентационной анизотропии УО существенно больше, чем обнаруженная в [3] по картинам канализования для неупругого отражения. Так, относительная величина определяющего эту асимметрию слагаемого в (1, 2) для атомов *Si* в 5, а для атомов *C* – в 10 раз превышает соответствующую величину в выражениях [3] для асимметрии коэффициента неупругого отражения электронов.

На рис. 3 приведены ориентационные зависимости интенсивности УО, полученные при бомбардировке кристалла *SiC* вблизи направления  $\langle 11\bar{2}0 \rangle$  (изменение угла  $\theta$  в плоскости  $10\bar{1}0$ ). В этом случае при осевом канализовании ( $\theta \sim 0$ ) в отличие от плоскостного (рис. 2) наблюдается преимущественная локализация волнового поля на кремниевой подрешетке. Теоретический расчет  $|\psi|^2$  для этой ориентации сопряжен с большими вычислительными трудностями и пока еще не выполнен.

Обнаруженные в данной работе эффекты могут быть использованы для неразрушающего определения направления полярной оси в нецентросимметричных кристаллах, раздельного определения дефектности каждой из подрешеток, например в ионно-имплантационных образцах, выявления антиструктурных дефектов, а также для экспериментальной проверки теоретических расчетов локализации дифракционного волнового поля электронов в монокристаллах.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Boersch H., Woltjer R. und Schoenebeck H. // Zeitschrift fur Physik. 1967. V. 199. N 1. S. 124-134.
- [2] Игонин С.И., Макаров В.В. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. В. 17. С. 1043-1047.
- [3] Макаров В.В., Подсвицов О.А. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 8. С. 501-505.
- [4] Riley M.E., Mac Callum C.J., Biggs F. // Atomic data and nuclear data tables. 1975. V. 15. N 5. P. 443-476.

Ленинградский  
государственный  
технический  
университет

Поступило в Редакцию  
22 января 1991 г.